2．6　2024年度大学院標準時間割表（S1S2）

時間 曜日	講　義 （室　番） 8:30　10:15	講　義 （室　番） 10:25　12:10	講　義 （室　番） 13:00　14:45	講　義 （室　番） 14:55　16:40	講　義 （室　番） 16:50　18:35
月	設計生産フィールドワークⅠ　(231) （村上,杉田,柳澤,長藤他） **設計・生産**	設計生産フィールドワークⅡ　(231) （村上,杉田,柳澤,長藤他） **設計・生産**	機械工学特別演習Ⅰ　（13:00～16:00）		
火		Information and Measurement　(233) （情報と計測） （ドロネー）［S1］ **共通基盤**	Applied Mathematics for Mechanical Engineering（機械系応用数学）　(212) （高木,山田）［S1］ **共通基盤**	感性ロボット制御　(223) （Expressive robot control） （ベンチャー） **機力・制御**	機械工学特別演習Ⅰ （16:50～18:20）
		弾性学　(222) （吉川,梅野）［S1］ **固体・材料**	Numerical Methods in Mechanical Engineering　(212) （長谷川,山田）［S2］ **共通基盤**		
	機械力学・制御概論　(223) （須田,中野,山川） **機力・制御**	塑性学　(222) （柳本,泉）［S2］ **固体・材料**			
		Molecular Thermo-Fluid Engineering （分子熱流体工学）　(213) （塩見,杵淵）[S1] **熱・流体**	実践的シミュレーションソフトウェア開発演習 （佐藤,西村,平野,小川）		
水	機械設計学　(223) （村上,柳澤） **設計・生産**	機械工学特別講義Ⅳ　(223) （結晶欠陥解析学） （栃木） **固体・材料**	美しい人工物のためのWS　(223) （柳澤,山中） **設計・生産**	トライボロジー　(222) （泉,柳本,加納,是永） **固体・材料**	
		Advanced Fluid Engineering 1　(233) （流体工学特論1） （長谷川,高木,渡村） **熱・流体**	ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ （内堀他）【工共通科目】 **共通基盤**	工学リテラシーⅠ ※　(212) -ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと技術ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ- （丸山,大久保,川野）	エネルギーと社会　(221) （浅野,鹿園他） 【工共通科目】 **熱・流体**
木		自動車工学　(233) （小竹,山崎） **機力・制御**	機械力学・制御演習　(223) （山崎,山川,浅野,伊藤(太)） **機力・制御**		機械工学特別演習Ⅰ （16:50～18:20）
		ナノ・マイクロ医療システム　(222) （新井他）[S1] **バイオ**			
		Molecular Thermo-Fluid Engineering （分子熱流体工学）　(213) （塩見,杵淵）[S1] **熱・流体**			
金		Information and Measurement　(233) （情報と計測） （ドロネー）［S1］ **共通基盤**	Applied Mathematics for Mechanical Engineering（機械系応用数学）　(212) （高木,山田）［S1］ **共通基盤**	Advanced Thermodynamics　(223) （熱力学特論） （鹿園） **熱・流体**	技術の管理　(221) （長藤） **設計・生産**
			Numerical Methods in Mechanical Engineering　(212) （長谷川,山田）［S2］ **共通基盤**	弾性学　(222) （吉川,梅野）［S1］ **固体・材料**	
				塑性学　(222) （柳本,泉）［S2］ **固体・材料**	
				Mechano-Bioengineering　(233) （メカノバイオエンジニアリング） （高木,原田,小泉,新井,小林 ） **バイオ**	

●機械工学特別講義III（ﾍﾞﾝﾁｬｰ,ﾛﾚﾝﾂｫ）,機械工学特別講義II（高木,杉山）は通年の集中講義方式で行われます。日程は決定次第掲示します。
●拡張ナノ空間実践演習（丸山,鈴木,川野,三田）※　・工学コンピテンシーⅢ -サマー・キャンプ-（原田,高木,丸山,川野,,島添他）**共通基盤**　・非線形有限要素法の原理と応用（泉,渡邉(浩),伊田）**固体・材料**
・臨床バイオメカニックス（高木,大島,原田他）**バイオ**　・社会デザインと実践演習（オルシ,新井,丸山,八木他）【工共通科目】**共通基盤**　はS1S2学期中に集中講義方式で行われます。日程は決定次第掲示します。
●工学コンピテンシーⅡ -研究インターンシップ-（丸山,鈴木,川野,竹内）**共通基盤**　・工学リテラシーⅢ -ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・アカデミック・プリゼンテーション-（鈴木,川野,内堀,真家）※　・長期インターンシップ（塩見,杵淵）**共通基盤**
・研究インターンシップ1（丸山,鈴木,**川野**,竹内）**共通基盤** については、別途指示があります。

注）※は博士課程学生のみ対象
注）設計生産フィールドワークⅠと設計生産フィールドワークⅡは同時に履修すること

2．6　2024年度大学院標準時間割表（A1A2）

時間 曜日	講　義 （室　番） 8:30　10:15	講　義 （室　番） 10:25　12:10	講　義 （室　番） 13:00　14:45	講　義 （室　番） 14:55　16:40	講　義 （室　番） 16:50　18:35
月	設計生産フィールドワークⅠ　(231) （村上,杉田,柳澤,長藤,他） **設計・生産**	設計生産フィールドワークⅡ　(231) （村上,杉田,柳澤,長藤,他） **設計・生産**	機械工学特別演習Ⅰ（13:00～16:00）		
火		Advanced Heat and Mass Transfer（伝熱工学特論）　(223) （鹿園、白樫、李(敏)） **熱・流体**	Nanotechnology　(222) （丸山,塩見,千足）　**熱・流体** Basic Theory of Extended Nano Space ※ （拡張ナノ空間基礎理論）	生体流体力学　(222) （大島,高木） **バイオ**	
			破壊強度学　(223) （梅野,栃木）［A1］ **固体・材料**	技術の創造　(31B) （土屋） **設計・生産**	
			Solid Mechanics Seminar　(223) （固体力学セミナー） （柳本,吉川,泉,梅野,栃木）［A2］　**固体・材料**		
水		ファインマシニング　(223) （杉田,土屋,吉岡,木崎） **設計・生産**	マテリアルズプロセシング　(223) （柳本,土屋,古島,伊藤(佑)） **固体・材料，設計・生産**		
		知能化モビリティ　(231) （Intelligent Mobility） （伊藤（太）） **機力・制御**	Advanced Academic Writing, Advanced Academic Presentation （秋山他）【工共通科目】　**共通基盤**		
木		Active Vibration Control　(231) （能動振動制御論） （中野） **機力・制御**	マルチボディ・ダイナミクス　(222) （須田） **機力・制御**	ロボットマニピュレーション　(222) （山川） **機力・制御**	
			分子軌道法・分子動力学シミュレーション　(231) （佐藤,梅野）　**固体・材料，バイオ**	工学リテラシーⅡ　(223) -事業戦略と知的財産- （丸山,大久保,川野）	
				Numerical Thermal and Fluid Engineering（数値熱流体工学）　(233) （高木,寺本,長谷川,渡村）　**熱・流体**	工学コンピテンシーⅠ　(222) -プロジェクト・ベースト・ラーニング- （鈴木,原田,川野,島添他）　**共通基盤**
				バイオマニピュレーション工学　(231) （白樫,小穴） **バイオ**	
金			破壊強度学　(223) （梅野,栃木）［A1］ **固体・材料**		機械工学特別演習Ⅰ （16:50～19:50）
			Solid Mechanics Seminar　(223) （固体力学セミナー） （柳本,吉川,泉,梅野,栃木）［A2］　**固体・材料**		
		Advanced MEMS and Microsystem　(223) （MEMSおよびマイクロシステム特論） （鈴木,新井）　**熱・流体** Nano/Micro Energy Systems ※ （ナノ・マイクロエネルギーシステム）	Advanced Fluid Engineering 2　(233) （流体工学特論2） （高木,徐,ムテルドゥ） **熱・流体**		

●機械工学特別講義III（ﾍﾞﾝﾁｬｰ,ﾛﾚﾝﾂｫ）,機械工学特別講義II（高木,杉山）は通年の集中講義方式で行われます。日程は決定次第掲示します。
●工学コンピテンシーⅡ　-研究インターンシップ-（丸山,鈴木,川野,竹内）**共通基盤**　・工学リテラシーⅢ　-ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・アカデミック・プリゼンテーション-（鈴木,川野,内堀,真家）※ ・長期インターンシップ（塩見,杵淵）**共通基盤**
・研究インターンシップ1（丸山,鈴木,川野,竹内）**共通基盤** については、別途指示があります。

注）※は博士課程学生のみ対象
注）設計生産フィールドワークⅠと設計生産フィールドワークⅡは同時に履修すること